

문 의	산업재산정책국 지역산업재산과	과 장 윤종석 042-481-8621 서기관 김종혁 042-481-5861
  공공누리 공공저작물 자유이용허락	2020년 1월 2일(목) 배포(09:00) 즉시 보도해 주시기 바랍니다.	

발명으로 대한민국을 빛낸 주역을 찾습니다!

- 제55회 발명의 날 기념식 발명유공 포상 및 올해의 발명왕 신청 접수 -

- 특허청(청장 박원주)은 제55회 발명의 날('20.5.19)을 맞아 '발명유공 포상' 및 '올해의 발명왕' 후보를 접수 받는다고 밝혔다.

* '발명유공 포상' 신청 기간 : '20. 1. 2(목) ~ 2. 7(금)
'올해의 발명왕' 신청 기간 : '20. 1. 2(목) ~ 2. 14(금)

- '발명의 날'은 세계 최초로 측우기를 반포한 1441년 5월 19일을 기념하여 법정기념일로 지정 되었으며, 발명을 통해 국가산업 발전에 기여한 발명유공자(단체)를 발굴 및 포상하는 뜻깊은 날이다.

- 발명유공 포상신청 대상은 발명가, 발명유공자, 발명장려유공자, 발명지도유공자, 발명장려유공단체이며 지식재산 창출과 발명진흥에 기여한 개인 또는 단체면 누구나 신청 가능하다.

- 전문가들의 공정한 심사 및 평가를 거쳐 선정된 대상자에게는 1등급 훈장인 금탑산업훈장을 포함한 훈·포장 및 표창 등이 「제55회 발명의 날 기념식」에 수여된다.

* 제55회 발명의 날 기념식 : '20. 5. 19(화) 예정

- 한편 ‘올해의 발명왕’은 신제품·신기술을 개발하여 국가경쟁력 향상에 크게 기여한 최우수 발명자 1명에게 수여되는 상으로, 상금 3,000만원과 함께 트로피 수여 등의 혜택이 주어진다.
- ‘올해의 발명왕’은 발명의 날 유공 포상과 중복 수상이 가능하며 정부부처, 광역지방자치단체, 연구기관, 대학, 기업체, 학회, 협회 및 지역지식재산센터 등의 장이 후보를 추천할 수 있다.
- 「제55회 발명의 날 기념식」 포상 및 「올해의 발명왕」 신청 접수는 온라인 접수(www.kipa.org)를 원칙으로 하되, 한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org)에서 관련 양식을 다운 받아 우편 접수도 가능하다.
- ‘제55회 발명의 날 기념식’ 포상신청 및 기념식과 관련한 보다 자세한 사항은 한국발명진흥회 발명문화확산실(☎02-3459-2950)로 문의 또는 홈페이지(www.kipa.org)를 참고하면 된다.

※ 붙임 : 제55회 발명의 날 기념식 포상계획 및 올해의 발명왕 접수 공고

  공공누리 공공저작물 자유이용허락	보도자료와 관련해 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업재산정책국 지역산업재산과 김종혁 서기관(☎ 042-481-5861)에게 연락주시기 바랍니다.
---	--

□ 목적

- 범국민적인 발명분위기 확산과 발명가의 사기양양을 통해 우수 발명 창출 및 활용을 촉진함으로써 국가산업발전에 기여

□ 시상일정 및 주최·주관

- 일시 : '20. 5. 19(화) 예정 / 장소 : 미정
- 주최·주관 : 특허청 / 한국발명진흥회

□ 포상종류

- 산업훈장, 산업포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 정부포상
- 국가지식재산위원회 위원장표창, 과학기술정보통신부장관표창, 산업통상자원부장관표창, 특허청장표창, 한국발명진흥회장표창

□ 포상신청대상

- 발명가(개인, 학생, 직무) : 출원·등록중에 발명가로 기재된 자
- 발명유공자(대기업, 중소기업, 연구기관 등) : 발명진흥 및 사업화에 직접 공로자 (대표 또는 임원)
- 발명장려유공자(변리사, 공무원, 발명단체종사자 등) : 발명장려 활동에 공로가 많은 개인
- 발명지도유공자(발명반 지도교사, 교수 등) : 학생 등의 발명지도 공로자
- 발명장려유공단체(기업, 대학, 연구기관 등) : 발명장려 활동에 공로가 많은 단체

□ 신청 접수

- '20. 1. 2(목)~2. 7(금) 18:00까지
(접수마감 당일 온라인 신청 접수 및 우편 도착 완료분에 한함)

□ 작성 및 제출

- 서류작성프로그램 : 한국발명진흥회 온라인 포상신청 및 「한글」 프로그램으로 사용
- 서류제출방법
 - 한국발명진흥회 홈페이지 내 포상신청을 통해 온라인 신청서 작성 및 첨부파일 업로드
 - www.kipa.org “지원사업” → “발명의 날 기념식” → “발명의 날 기념식” 사업공고 → 발명의 날 포상신청 안내 첨부파일 참고(기타 상세 안내는 첨부된 안내문 파일 확인)

□ 작성 및 제출

- 서울특별시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 17층 발명문화확산실
- 전화 : 02-3459-2950 / FAX : 02-3459-2819 / Email : 519@kipa.org

□ 목적

- 발명가 중 매년 1인을 선발하여 「올해의 발명왕」으로 추대하여 발명인의 명예와 업적을 기리고, 발명계와 국민으로부터 존경받는 분위기 조성

□ 시상일정 및 주최·주관

- 일시 : '20. 5. 19(화) 예정 / 장소 : 미정
- 주최·주관 : 특허청 / 한국발명진흥회

□ 신청내용

- 추천대상 : 신기술 연구개발 업적 및 기술혁신으로 국가산업발전에 기여하고 발명계 및 과학기술계에서 귀감이 되는자
(단, 발명에 직접 참여하지 아니한 자는 제외)
- 추천자 : 행정기관, 광역지방자치단체, 연구기관, 대학, 기업체, 학회 및 협회 및 지역지식재산센터 등의 장이 추천
- 부상 : 상금 3,000만원, 증서, 부상품(트로피) 등 수여

□ 신청 접수

- '20. 1. 2(목)~2. 15(금) 18:00까지
(접수마감 당일 온라인 신청 접수 및 우편 도착 완료분에 한함)

□ 작성 및 제출

- 서류작성프로그램 : 한국발명진흥회 온라인 포상신청 및 「한글」 프로그램으로 사용
- 서류제출방법
 - 한국발명진흥회 홈페이지 내 포상신청을 통해 온라인 신청서 작성 및 첨부파일 업로드
 - 공적조서, 공적현황요약서 등 공고문 페이지에서 양식을 다운로드하여 작성한 후 첨부파일 업로드
 - www.kipa.org “지원사업” → “발명의 날 기념식” → “발명의 날 기념식” 사업공고 → 발명의 날 포상신청 안내 첨부파일 참고(기타 상세 안내는 첨부된 안내문 파일 확인)

□ 작성 및 제출

- 서울특별시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 17층 발명문화혁신실
- 전화 : 02-3459-2950 / FAX : 02-3459-2819 / Email : 519@kipa.org